# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Searching FAU

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-214043

(43)Date of publication of application: 11.08.1998

(51)IntOl.

BD9F 9/30 H058 33/08

HO5B \$3/22 HD9B 33/24

(21)Application number : 08-329825

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: HAMADA HIROYOSHI

CANTOR COLBURN I

(30)Priority

Priority number: 08320107

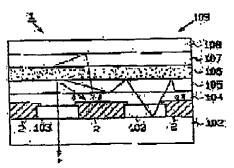
Priority date : 29.11.1996

Priority country : JP

#### (54) DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display device formed by using an EL element with which high-fineness images are obtainable by preventing optical crosstalks. SOLUTION: Plural anodes 103 consisting of transparent electrodes, a first hole transfer layer 104, a second hole transfer layer 105, a light emitting layer 106, an electron transfer layer 107 and plural cathodes 108 are laminated and formed in this order on a transparent insulating substrate 102. The respective layers 104 to 107 consist of org. compds. and the org. EL element is constituted by the respective layers 104 to 107 and the anodes 103 and the pathodes 108. The respective anodes 103 are respectively arranged in parallel. The respective cathodes 108 are also respectively arranged in parallel. The respective anodes 103 and the respective cathodes 108 are respectively so arranged as to intersect orthogonally with each other. Black matrices 2 consisting of light shielding films having an insulation characteristic are formed between the respective anodes 103.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.04.2000

Date of sending the examiner's decision of

06.08.2002

rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

3392672 [Patent number] 24,01,2003 [Date of registration] 2002-16878 [Number of appeal against examiner's decision of rejection] 03.09.2002

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許方 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出華公開番号

特開平10-214043

(43)公開日 平成10年(1998)8月11日

(51) Int.Cl.* G 0 9 F 9/30 H 0 5 B 33/08 33/22 33/24	<b>能</b> 例記号 865	H06B G09F F1	9/80 33/08 33/22 33/24	2650	)	
		有连续	宋 東西宋	病党項の数11	OL	(全 11 页)

(21) 出願證号

特單平8-329825

(22) 出頭日

平成8年(1996)13月10日

(31) 医先指主型量号 特顯平8-320107 (32) 優先日

平8 (1998)11月29日

(33) 優先權主學国

日本(JP)

(71)出職人 000001889

三洋電機構式会社

大阪府守口市京阪本選2丁目5番5号

(72) 発明者 英田 弘喜

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

莽電機 株式会社内

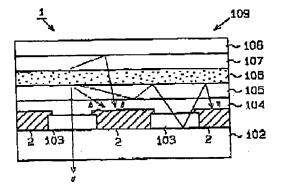
(74)代理人 井理士 恩田 博宜

#### (54) [発明の名跡) 安示装置

#### (57)【要約】

【課題】光学的クロストークを助止して高精細な画像を 役ることが可能なEL素子を用いた表示装置を提供す చ.

【解決手段】透明絶解基版102上に、透明電極から成 る複数の隔極103、第1ホール輸送層104、第2ホ ール新送暦105、発光暦106、電子輸送暦107、 **後数の陰極108がこの順番で積層形成されている。各** 図104~107は有機化合物から成り、その各層10 4~107と隔極103および階級108とによって有 機形し余子が構成される。各場価103はそれぞれ平行 に配置され、各階価108もそれぞれ平行に配置されて いる。そして、各陽極103と各陸極108とはそれぞ れ直交するように配置されている。 各隔極103の間に は、絶経性を有した遮光膜から成るブラックマトリック ス2が形成されている。



#### 【特許請求の範囲】

【謂求項1】 ブラックマトリックスを備えたエレクトロルミネッセンス案子を用いた表示透回。

【結束項2】 平行に配置された複数の第1の電極と、 平行に配置された複数の第2の電極と、第2の電極は第 1の電極と交差するように配置されていることと、 第1の電極と第2の重極との間に挟まれた発光素子層と

少なくとも第1の電板と第2の電極との交差する領域を 除いて、光が放射される側の発光素子層の表面を覆う絶 縁性を有したブラックマトリックスが設けられたエレク トロルミネッセンス案子を用いた表示装置。

【論求項3】 透明拖線基板上に平行に配置形成された 複数の第1の電極と、

第1の電極の間から露出した選明絶縁基板上に形成され た絶数性を有する選光展から成るブラックマトリックス と、

第1の電極およびブラックマトリックスの上に形成された発光電子暦と、

飛光素子層上に平行に配置形成された複数の第2の電板とを偏え、第2の電極は第1の電極と交差するように配置されているエレクトロルミネッセンス数子を用いた表示認識。

【諸求項4】 透明絶録基板上に平行に配置形成された 複数の第1の電極と、

第1の電極の間から露出した透明絶縁差板上と、第1の 電極の概略部とに形成された結縁膜と、

発程膜上に形成された流光膜から成るブラックマトリッ クスと、

第1の電極およびブラックマトリックスの上に形成され な験光素子屋と

発光素子層上に平行に配置形成された複数の第2の電極 とを備え、第2の電極は第1の電極と交差するように配 置されているエレクトロルミネッセンス素子を用いた表示が置

【請求項5】 透明終編基板上に平行に配置形成された 複数の第1の電極と、

第1の電極の間から露出した透明絶縁基板上に形成され た高反射多層膜と、その高反射多層原1少なくとも 2層 以上設けられていることと、

第1の電應および高反射多層膜の上に形成された発光器 子層と、

発光素子屋上に平行に配置形成された複数の第2の電極とを備え、第2の電極は第1の電極と交差するように配置されているエレクトロルミネッセンス第子を用いた表示装置。

【結水項6】 請求項5に記載の表示適置において、館 記高反射多層膜は積層形成されたシリコン酸化膜とアモ ルファスシリコン膜とによって構成され、シリコン酸化 膜およびアモルファスシリコン膜の属折率および膜厚は 発光素子層の発光ピーク被長に対応して設定されている エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装置。

【前来項7】 請求項1~6のいずれか1項に記載の表示表面において、前記エレクトロルミネッセンス案子から成る面系がマトリックス状に配置された単純マトリックス方式の表示表面。

【請求項8】 請求項1~6のいずれか1項に配金の表示提定において、前記エレクトロルミネッセンス奈子を駆動する画際駆動孟子を備え、エレクトロルミネッセンス奈子と画求駆動衆子とから成る画鬼がマトリックス状に配置されたアクティブマトリックス方式の表示装置。【請求項9】 請求項8に記載の表示装置、【請求項10】 請求項1~9のいずれか1項に記載の表示装置。【請求項10】 請求項1~9のいずれか1項に記載の表示装置。

【記求項111 語求項10に記載の表示違配において、前記死光森子周は発光層と、少なくともホール構造層または電子輸送層のいずれか一方とを備える有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示基準。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は表示装置に係り、詳 しくは、エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装 家に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】エレクトロルミネッセンス(配:Electro Lurinescence)素子には、セレンや甲鉛などの無機化合物河膜を発光材料として用いる無機EL素子と、有機化合物を光光材料として用いる有機EL素子とがある。有機EL素子には、(1) 発光効率が高い、(2) 駆動医圧が低い。(3) 光光材料を選択することで様々な色(減、赤、青、黄など)を表示可能。(4) 自発光型であるため表示が鮮明でバックライトが不要。(5) 面発光であり、場所角体存性が無い。(6) 薄型で軽量。(7) 製造プロセスの最高温度が低いため、基板材料にブラスチックフィルムなどのような柔らかい材質を用いることが可能、などの優れた特徴がある。そこで、近年、CRTやLCDに代わる表示装置として、有機EL表示装置という)が注目されている。

【0003】マトリックスに配置された点(ドット)で 表示を行うドットマトリックスの有機EL表示基置に は、単知マトリックス方式とアクティブマトリックス方 式とがある。

【0004】単純マトリックス方式は、表示パネル上にマトリックスに配置された各画器の有機BL条子を定案信号に同期して外部から直接駆動する方式であり、有機EL条子だけで表示装置の表示パネルが構成されてい

る。そのため、定査線数が増大すると1つの面素に割り 当てられる駆動時間(デューティ)が少なくなり、コン トラストが低下するという問題がある。

【0005】一方、アクチィブマトリックス方式は、マ トリックスに配信された各画素に商素配勤業子(アクテ ィブエレメント)を設け、その商業職勤業子を定数信号 によってオン・オフ状態が切り替わるスイッテとして級 能させる。そして、オン状態にある画家駆動業子を介し てデータ信号(表示信号、ビデオ信号)を有機EL需子 の陽極に伝達し、そのデータ信号を有機EL架子に書き 込むことで、有機EL電子の駆動が行われる。その後、 西家取動衆子がオフ状態になると、有機EL衆子の強極 に印加されたデータ信号は武司の状態で有機EL菜子に 保持され、次に国際砲動業子がオン状態になるまで引き 抜き有機Eし素子の原動が行われる。そのため、走査線 数が増大して1つの西索に割り当てられる駆動時間が少 なくなっても、有機EL茶子の駆動が影響を受けること はなく、表示パネルに表示される画像のコントラス上が 低下することもない。従って、アクティブマトリックス 方式によれば、草純マトリックス方式に比べてはるかに 高価値な表示が可能となる。

【0006】アクティブマトリックス方式は西深遊動業 子の湿いにより、トランジスタ型(3増子型)とダイオ **→ド型(2端子型)とに大別される。トランジスク型** は、ダイオード型に比べて製造が困難である反面、コン トラストや解倒度を高くするのが容易でCRTに匹敵す る高品位な有機EL表示発置を実現することができると いう特徴がある。前記したアクティブマトリックス方式 の動作原理の説明は、主にトランジスタ型に対応したも のである.

【0007】図9--図11に、従来の単純マトリックス 方式の有機BL表示装置を示す。図9は、単純マトリッ クス方式の有機はL表示装置101の一部断面斜視図で ある。図10は、図9を矢印A-A方向から見た断面図 である.

【0008】ガラスや合成樹脂などから成る透明絶縁基 板102上に、ITO (Indium Timbride) などの透明 電極から成る複数の限極103、MTDATA(4, 4' -bis(3-methylphenylphenylamino) biphenyl) か ら成る第1ホール輸送層104 TPD (4,4'. 4" - tris (3-methylphonylphenylamino)triphenylan ine )から成る第2ホール輸送層105、キナクリドン (Quinacridose) 誘導体を合むBebq2 (10ーベン ソ(h)キノリノールーペリリウム絹体) から成る発光 暦106、Beb q2 から成る電子輸送層107、マグ ネシウム・インジウム合金から成る複数の陰極108が この順客で積層形成されている。このように、各層10 4~107は有機化合物から成り、その各層104~-1 07と陽極103および陰極108とによって有機区し 素子109が模成されている。

【0009】各局極103はそれぞれ平行に配置され、 名陰極108もそれぞれ平行に配置されている。 そし て、名陽極103と各四版10含とはそれぞれ直交する ようは配置をれている。

【0010】有機Eし類子109においては、陽極10 3から注入されたホールと、陰極108から注入された 電子とが発光層106の内部で再結合し、発光層106 を形成する有機分子を願起して励起子が生じる。この励 起子が放射失活する過程で発光層106から光が散た れ、矢印ァに示すように、この光が透明な陽極103か ら透明絶縁甚板102を介して外部へ放出される。

【0011】ここで、各ホール輸送層104、105 は、陽極103からホールを注入させ易くする機能と、 陰極108から注入された電子をプロックする機能とを 有する。また、電子輸送層107は、陰極108から電 子を注入させ易くする機能を有する。

【0012】このように構成された有機EL銀示装置1 01によれば、死光効率の高い緑色発光の有機EL索子 109を得ることが可能になり、有機EL表示装置10 1の解院を向上させることができる。

【0013】図11に、有機BL表示装置101を隔極 103個から見た平面関を示す。 尚、図11において、 陽極103岁よび陰極108の他の部材については省略 してある。

【0014】有機EL素子109において、交差した各 愚極103(103≈~103b)と各院極108(l 08a~108c)との間にそれぞれ探望れた領域に各 発光領域Bが形成され、その発光領域Bが前記した作用 によって発光する。つまり、マトリックスに配置された 各飛光領域Bが有機EL恐示器置101の各画数とな ቆ.

【0015】単純マトリックス方式では、発光させたい 発光領域Bに対応する降極103に駆動電源のプラス関 を接続し、その発光領域とに対応する陰極108に駆動 電源のマイナス側を接続して、その陽極103および除 極108に運電する.

.【0016】例えば、陽極1035と陰極108まとの 変態点Cに位置する発光領域Bを発光させたい場合に は、陽極1036をプラス側、陰極1083をマイナス 例として連起する。すると、矢印αに示すように順方向 電流が流れる。

【0017】このとき、矢印8に示すように流れるリー ク電流により、陽極1036と降極108aとの交流点 Cに位置する形形領域Bだけでなく、その交換点Cに近 接する交差点に位置した発光領域Bにも通道がなされる ことがある。その結果、交差点Cに位置する発光領域B だけでなく、隔極103aと陰極108aとの交差点 D、隔極103cと陸極108aとの交差点E、陽極1 036と陰極1086との交差点下にそれぞれ位置する 各元光質域Bについても、発光してしまうことがある。

(4)

この現象は、EL弟子のリーク電流特性による光学的クロストークの発生と呼ばれる。

10018] また、図10の矢印8に示すように、発光層106から放たれた光が電子報送間107の内部で設置し、陽極108で反射されて不要な場所から外部へ放出されることがある。さらに、図10の矢印をに示すように、発光間106から放たれた光が多端がら外部へ放出されることがある。そして、図10の矢印のに示すように、発光間106から放たれた光が、発光層106と各ホール報送間104、105との原析率の差に伴う光環波効果によって光ガイドされ。不要な場所から外部へ放出されることもある。これらの結果、有機巨し表示設置101において、所望の両差以外の場所が発光してしまうことになる。この現象は、EL素子の構造に起因する光散割による光学的クロストークの発生と呼ばれる。(0019)

【発明が解決しようとする禁題】上記したように、EL 素子のリーク電配特性による光学的クロストークや、E し素子の構造に起因する光散乱による光学的クロストークが発生すると、右機EL表示装置101のコントラストが悪化して解風度が低下し、特細な画像が得られなくなる。特に、EL素子を用いたフルカラーの有機EL表示装置では、色の「にじみ」が生じたり、鮮やかるに欠ける画像しか得られなくなる。

【0020】尚、この問題点は、単純マトリックス方式 の有機EL表示整置だけでなく、アクティブマトリック ス方式の有機EL表示整置についても同様にいえる。また、有機EL表示整置だけでなく、無機EL素子を用いた表示装置についても同様にいえる。

【0021】木発明は上記問題点を解決するためになどれたものであって、その目的は、光学的クロストークの発生を防止して高精細な画像を得ることが可能なエレクトロルミネッセンス表子を用いた表示装置を提供することにある。

#### [0022]

(無照を解決するための手段)請求項1に記載の発明 は、ブラックマトリックスを備えたエレクトロルミネッ センス番子を用いたことをその要信とする。

【0023】耐柔項2に記載の発明は、平行に配置された複数の第1の電極と、平行に配置された複数の第2の電極と、第2の電極は第1の電極と英差するように配置されていることと、第1の電極と第2の電極との間に挟まれた発光深子層とを備え、少なくとも第1の電極と第2の電極との交差する領域を除いて、光が放射される関の発光素子槽の表面を獲う地域性を有したブラックマトリックスが設けられたエレクトロルミネッセンス条子を用いたことをその要音とする。

【0024】 請求項3に記載の発明は、透明起製工板上 に平行に配置形成された複数の第1の電極と、第1の電 極の間から露出した透明絶縁基板上に形成された絶縁性 を有する選光限から成るブラックマトリックスと、第1 の電極およびブラックマトリックスの上に形成された発 光素子層と、発光素子用上に平行に配置形成された複数 の第2の電極とを備え、第2の電極は第1の電極と変差 するように配置されているエレクトロルミネッセンス拳 子を用いたことをその要旨とする。

【0025】 

| お求項4に記載の発明は、透明絶縁整板上に平行に配置形成された複数の第1の電極と、第1の電極の間から露出した透明整燥整板上と、第1の電極の関

| 京部とに形成された絶縁膜と、絶縁膜上に形成された道光膜から成るブラックマトリックスと、第1の電極およびブラックマトリックスの上に形成された発光系子層と、発光ネ子層上に平行に配置形成された複数の第2の電極とを備え、第2の電極は第1の電極と交差するように配置されているエレクトロルミネッセンス養子を用いたことをその要皆とする。

【0026】 計ま項5に記載の発明は、透明的級基板上 に平行に配置形成された複数の第1の電極と、第1の電 極の間から露出した透明絶疑基板上に形成された高反射 多層膜と、その高反射多層原は少なくとも2層以上設け られていることと、第1の電極および高反射多層膜の上 に形成された発光素子層と、発光素子層上に平行に配置 形成された複数の第2の電極とを備え、第2の電極は第 1の電極と交流するように配置されているエレクトロル ミネッセンス素子を用いたことをその要旨とする。

【0027】請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の表示接置において、面配高反射多屈腹は積層形成されたシリコン酸化膜とアモルファスシリコン膜とによって構成され、シリコン使化膜およびアモルファスシリコン膜の屈折率および関連は充光赤子層の発光ピーク被長に対応して設定されているエレクトロルミネッセンス属子を用いたことをその要官とする。

(0028) 論求項7に記載の発明は、前求項1~6のいずれか1項に記載の表示装置において、前記エレクトロルミネッセンス素子から成る画案がマトリックス状に配置された単純マトリックス方式を用いたことをその要旨とする。

【0029】 建求項8に記載の発明は、解求項2~6のいずれか1項に記載の表示装置において、前望エレクトロルミネッセンス素子を駆動する西素整動素子を備え、エレクトロルミネッセンス素子と西촉駆動素子とから成る商素がマトリックス状に固置されたアクティブマトリックス方式を用いたことをその要官とする。

【0030】 請求項9に記取の発明は、請求項8に記載の表示装置において、前記画案駆動素子は確廃トランジスタであることをその要冒とする。 請求項10に筆取の発明は、請求項1~9のいずれか1項に記載の表示装置において、前記死光素子層が有機化合物から成る有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたことをその要冒と

(5)

特開乎10-214043

する.

(0031) 請求項11に記載の発明は、請求項10に 記載の表示装置において、前記発光素子層は発光層と、 少なくともホール輸送層または電子輸送層のいずれか一 方とを備える有機エレクトロルミネッセンス委子を用い たことをその要皆とする。

[0032]尚、以下に述べる死明の実施の形態において、特許請求の範囲または課題を解決するための手段に記載の「第1の電極」は陽極103から構成され、同じく「発光素子層」は各層104~107から構成され、同じく「第2の電極」は陰極108から構成され、同じく「エレクトロルミネッセンス素子」は有機エレクトロルミネッセンス素子109から構成され、同じく「画業を動業子」は海膜トランジスタ43から構成される。

[0033]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した各実施 形態を図面に従って説明する。尚、各実施形態におい て、図9〜図11に示した従来の形態と同じ構成部材に ついては持号を攀しくしてその禁縄な説明を各略する。 【0034】(第1実施形態)図1は、第1実施形態の 単純マトリックス方式の有機EL表示装置1の一部断面 図である。

【0035】図1に示す有機EL表示装置1において、 図10に示した従来の有機EL表示装置101と異なる のは、各関後103の間から露出した透明能縁動板10 2上に、旋縁性を有した遮光眼から成るブラックマトリックス2が形成されている点だけである。つまり、ブラックマトリックス2は、各層優103の間に埋め込まれた状態に形成されている。

100361ブラックマトリックス2の材質としては、 遠光性を有した微粒子(カーボンブラックなど)を含有 した壁布絶縁騰(シリコン系樹脂度、ボリイミド系樹脂 酸、SOG(Spin On Glass )膜など)や、遮光性を有 した高分子フィルムなどがあり、その形成時に陽極10 3に対して無影響を及ぼさないものであればどのような 材質であってもよい。

【0037】このように構成された本実施形態によれば、以下の作用および効果を得ることができる。

(1)名標極103の間に絶縁性を有したブラックマトリックス2が形成されているため、各層極103間の絶縁的性が改善され、リーク電流が流れ難くなる。従って、EL素子のリーク電流特性による光学的クロストークは発生し難くなる。

【0038】(2)図1の矢印のに示すように、発光曜 106から放たれた光が電子報送用107の内部で飲乱 し、帰極108で反射された場合でも、その光はブラックマトリックス2によって置られる。また、図1の矢印 とに示すように、発光層106から放たれた光が各ホール輸送層104、105の内部で散乱した場合でも、その光はブラックマトリックス2によって違られる。そし て、図1の矢印のに示すように、発光層106から放たれた光が、発光層106と各ホール輸送層104、105との屈折率の差に伴う光道波効果によって光ガイドされた場合でも、その光はブラックマトリックス2によって速られる。従って、有機EL表示装置1において、所望の画案以外の場所が発光する恐れは少なくなり、EL素子の構造に起因する光散乱による光学的クロストークは発生し難くなる。

【0039】(3)上記(1),(2)より、有機Eし 表示装置1のコントラストが良好になって解便座が向上 するため、高精細な画像を得ることができる。特に、本 実施形態をフルカラーの有機Eし表示装置に適用した場 合には、色の「にじみ」が少ない鮮やかな画像を得るこ とができる。

(0040]尚、有機EL級子109の発光色を変えるには、発光層106を形成する有機化合物の材質を変えればよく、青色発光の場合はOXD(オキサジアゾール)またはAZM(アゾメチンー亜鉛単体)、青緑色発光の場合はPYR(ビラゾリン)、黄色発光の場合は2ng2(8ーキノリノールー亜鉛塑体)、赤色発光の場合はZnPr(ポリフィリンー亜鉛塑体)を用いればよい。

(0041) (第2実施形態) 図2は、第2実施形態の 単純マトリックス方式の有機EL表示装置11の一部断面図である。

【0042】図2に示す有機EL表示装置11において、図10に示した従来の有機EL表示装置101と軽なるのは以下の点である。

(1) 各勝極103の間から露出した空界絶勢若板102上と、各陽極103の間壁部とに、陽極103の間壁部とに、陽極103の態厚よりも薄い原厚の絶縁限12が形成されている。絶縁灰12の材質としては、CVD (Chemical Vapor Deposition) 法を用いて形成されたシリコン酸化膜またはシリコン型化膜や、全布絶縁限(シリコン系側監照、ボリイミド系被脂膜、SOG (Spin On Glass) 原など)などがあり、その形成時に陽極103に対して寒影響を及ぼさないものであればどのような材質であってもよい。

【0043】② 絶縁膜12上に速光膜から成るブラックマトリックス13が形成されている。つまり、ブラックマトリックス13は、絶縁膜12を介して各個種103の間に埋め込まれた状態に形成されている。ブラックマトリックス13の材質としては、速光性を有した金属膜(クロム膜、サタン膜など)などがあり、その形成にはPVD(Phisical Vapor Deposition) 法を用いればよい。

【0044】このように構成された本実施形態によれば、絶縁勝12を設けることによって第1実施形態の節記(1)と同様の作用および効果を得ることができ、ブラックマトリックス13を設けることによって第1実施形態の節記(2)と同様の作用および効果を得ることが

(5)

できる。つまり、本実施形態では、ブラックマトリック ス13として李ष性を有した金属膜を用いることから、 各関板103間を能録するために絶縁勝12を設けているわけである。

【0045】(第3実施形態)図3は、第3実施形態の 単純マトリックス方式の有機EL表示装置21の一部所 図図である。

【0046】図3に示す有機EL表示装置21において、図10に示した後来の有機EL表示装置101と異なるのは以下の点である。

(1) 各隔極103の間から該出した辺明紀録差板102 上と、各隔極103の間壁部とに、隔極103の膜厚よ りも薄い膜厚のシリコン酸化膜22が形成されている。 そして、シリコン酸化膜22上にアモルファスシリコン 膜23が形成されている。この各膜22、23によって 高反射多層膜24が構成されている。つまり、高反射多 層膜24は各隔極103の間に埋め込まれた状態に形成 されている。尚、各膜22、23はCVD法を用いて形 成すればよい。

【0047】(2) 高反射多層膜24上にさらに高反射多層膜24が形成されている。つまり、2層の高反射多層膜24が設けられている。このように構成された本実施形態によれば、以下の作用および効果を得ることができる。

【0048】【1】シリコン酸化鹽22を設けることにより、第1実施形態の前記(1)と同様の作用および効果を得ることができる。

(2) 各膜22, 23の屈折率および原準を発光層10 6の発光ビーク被長に対応して設定することにより、2 層に設けられた高反射多層膜24の全体としての反射率 を高くすることができる。

【0049】例えば、発光層106の発光ピーク波長が5400人の場合、シリコン酸化膜22の屈折率nを1.4にすると共に膜膜を960人にし、アモルファスシリコン膜23の屈折率nを3、0にすると共に膜壁を450人にする。このようにすれば、2層に設けられた瓦反射多層膜24の全体としての反射率を90%以上にすることができる。

【0050】その結果、2層の高反射多層膜24はブラックマトリックスとして機能し、第1実施形態の前記

(2)と同様の作用および効果を得ることができる。

[3]上記[2]より、2層の両反射多層膜24の反射率は発光層106の発光液長に対して依存性を有する。そのため、本実施形態を単色の有機足上表示装置に適用した場合、発光層106の発光波長だけを選択的に遅光することが可能になるため、EL素子の構造に起因する光散乱による光学的クロストークの発生を防止するのに特に有効となる。

【0051】 (4)第3実験形態において、高反射多層 10051】 (4)第3実験形態において、高反射多層 多層膜24を設けた場合の有機EL表示委託31の一部 防面図である。高反射多層膜24を多層にすればするほ ど、その反射率は高くなるため、EL最子の構造に超困 する光散乱による光学的クロストークの発生をより研究 に防止することができる。

【0052】(第4実施形態) 本天旅形態において、第 1実施形態と同じ構成部材については符号を答しくして その詳細な説明を省略する。

【0053】図5は、本実施形態のアクティブマトリックス方式の有機区上表示装置41の表示パネル201を示す機略断面図である。図6は、有機区上表示装置41の1つの函数42を示す機略断面図である。

【0054】各商素42には、商業駆動素子としての得膜トランジスタ(FFI;Thin Film Transistor)43が設けられている。アレーナ型のアドT43は、能動層として多結晶シリコン膜44を用い、LDD(Lishtly Doped Brain)構造をとる、多結晶シリコン膜44は透明絶縁熱和102上に形成されている。多結晶シリコン膜44上には、ゲート絶縁離45を介してゲート電極46が形成されている。多結晶シリコン膜44には、高濃度のドレイン領域47a、低速度のドレイン領域47b、高速度のソース領域48a、低速度のソース領域48bがそれぞれ形成されている。

【0055】TFT43上には層間終極度49が形成されている。高濃度のドレイン領域47aは、層面終疑膜49に形成されたコンタクトホール50を介して、ドレイン電極51と接続されている。高温度のソース領域48aは、層間絶縁膜49に形成されたコンタクトホール52を介して、ソース電極53と接続されている。

【0056】各電極51、53および増簡絶緑灰49の上には、平田化建経膜54が形成されている。ソース電極53は、平坦化建経膜54に形成されたコンタクトホール55を介して、陽極103と接続されている。各陽極103の間から露出した平坦化維燥膜54上には、ブラックマトリックス2が形成されている。つまり、ブラックマトリックス2は、各陽極103の間に埋め込まれた状態に形成されている。また、ブラックマトリックス2は、多結晶シリコン膜44上を複うように配置されている。

【0057】尚、各純緑膜45、49はシリコン酸化膜、シリコン関化膜、シリコン関化膜、シリコン関酸化膜などから形成されている。 平坦化地線膜54はシリコン酸化膜。シリコン室化膜、シリオートガラス膜、SOG (Spin On Glass) 膜、会成樹脂膜(ポリイミド系樹脂膜、有機シリカ膜、アクリル系樹脂膜など)などから形成されている。 各電板51.53はアルミ合金膜から形成されている。

【0058】図7に、本実施形態の有機EL表示裁置4 1のプロック構成を示す。有限EL表示装置41は、表示パネル201、ゲートドライバ202、ドレインドラ (7)

よれば、第1 実施形態の単独マトリックス方式の有機E L設示装置1に比べてはるかに高画質な表示が可能とな

特開平10-214043

۵.

イバ (データドライバ) 203から構成されている。 【0059】表示パネル201には各ゲート配線(走変線) G1 …Gn, Gm1 …Gm と各ドレイン配線(データ線) D1 …Dn, Dm1 …Dn とが配置されている。各ゲート配線G1 ~Gm と各ドレイン配線D1 ~Dn とはそれぞれ直交し、その直交部分にそれぞれ直接42が設けられている。つまり、マトリックス状に配置された各個素42によって表示パネル201が形成されている。

【0060】そして、各ゲート記線G1 ~ Ga はゲートドライバ202に接続され、ゲート信号 (走空信号) が印面されるようになっている。また、各ドレイン配総D1~Da はドレインドライバ203に接続され、データ信号が印面されるようになっている。これらのドライバ202、203によって層辺駆動回路204が構成されている。

【0061】ここで、各ゲート配線G1 ~Gm は、TF T43のゲート電極46によって形成されている。また、各ドレイン配線D1 ~Dm は、TF F43のドレイン電極51によって形成されている。

[0062] 図8に、ゲート配線Gn とドレイン配線Dn との直交部分に設けられている画素42の零項回路を示す。有機EL表子109の陰極108には定函比Vのm が印加されている。

[0063] 本英雄形態においては、第1実施形態の作用および効果に加えて、以下の作用および効果を得ることができる。

(1) 画素42において、ゲート配換Gn を正電圧にしてTFT43のゲート電極46に正電圧を印加すると、TPT43がオン状態となる。すると、ドレイン配線Dn に印加されたデータ信号で、有機巨しボデ109の静電容量が充電され、画素42にデータ信号が書き込まれる。そのデータ信号によって有機EL素子109の駆動が行われる。

【0064】反対に、ゲート配線Cn を負電圧にしてT PT43のゲート電極46に負電圧を印加すると、TP T43がオフ状態となり、その時点でドレイン配線Dn に印加されていたデータ信号は、転荷の状態で有機EL 素于109の舒電容量によって保持される。このように、画素42へ基準込みたいデータ信号を各ドレイン配線D1 一Dn に与えて、名ゲート配縛G1 ~Gn の電圧を動物することにより、各画素42に任意のデータ信号を保持させておくことができる。そして、次に、TFT 43がオン状態になるまで、引き続き有機EL素子109の駆動が行われる。

【0065】(2)上記(1)より、ゲート配線数(走 空線数)が増大して1つの画条42に割り当てられる駆 動時間が少なくなっても、有機BL端子109の駆動が 影響を受けることはなく、表示パネル201に表示され る歯像のコントラストが低下することもない。従って、 アクティブマトリックス方式の有機BL表示英麗41に 00661(3) TFT43は、触動層として多数品 シリコン以44を用い、LDD構造をとる。そのため、 TPT43のオン・オフ比を大きくすると类に、オフ状 鉱におけるリーク電流を小さくすることができる。使っ て、上記(2)の作用および効果をより確実に得ることができる。

【0067】(4】 TPTの能動層に光が照射されると、TPTの電気特性が劣化する恐れがある。しかし、 画素42においては、TFT43の能動層である多結晶シリコン原44上を覆うように、ブラックマトリックス2が配置されている。そのため、発光層106から放たれた光はブラックマトリックス2よって進られ、多結晶シリコン膜44に駆射されることはない。従って、TFT43の電気特性の変化を防止することが可能になり、上記(2)の作用および効果をより確実に得ることができる。

【0068】(5)高温度のソース領域48aと隠極1 口3とがソース電極53を介して接続されているのは。 高温度のソース領域48aと隔極103との見好なオー ミックコンタクトをとるためである。 すなわち、ソース 電極ラ3を省くと、多結路シリコン数44から成る高級 度のソース領域48aと、ITOから成る陽極103と が直接接続される。その結果、汚濃度のソース領域48 aと隔極103とのヘテロ接合によってパンドギャップ 差によるエネルギーギャップが生じ、良好なオーミック コンタクトを得られなくなる。 高濃度のソース領域48 aと隔極103とのオーミックコンタクトがとれていな いと、ドレイン配線D1 ~-Da に印加されたデータ信号 が西索42へ正確に書き込まれなくなり、有機EL表示 装置41の画質が低下することになる。 そこで、アルミ 合金膜から成るソース電極53を設けることで、高減度 のソース領域48aと関極103とな直接接続した場合 に比べて、良好なオーミックコンタクトを得られるよう にするわけである。

【0069】ところで、TFT43において、各ドレイン領域47 a、47 bがソース領域と呼ばれ、ドレイン電板51がソース電板と呼ばれ、各ソース領域48a、48bがドレイン領域と呼ばれ、ソース電際53がドレイン電極と呼ばれることがある。この場合、ドレイン配級D1~Daはソース高線と呼ばれ、ドレインドライバ203はソースドライバと呼ばれる。

【0070】尚、上記各典施形態は以下のように変更してもよく、その場合でも同様の作用および効果を得ることができる。

(1) 第1〜第3実施形態において、各隅を103の間だけにプラックマトリックス2、13または高灰射多層 除24を設けるのではなく、図11に示す各発光頻域B (8)

に対応する各階価103の表面だけが露出するように、 ブラックマトリックス2、13または両反射多層膜24 を形成する。つまり、各発光領域Bに対応する各陽極1 03の表面を除く各階を103の表面上にもブラックマトリックス2、13または高反射多層膜24を形成する。このようにすれば、上配した効果をさらに高めることができる。

【0071】 {2} 有機BL業子109の各部材(各層104~107、隔極103、陰極108)の材質には、上記したもの以外に種々のものが提案されている。しかし、本発明は有機BL業子の各部材の材質に関係なく適用することができる。

【0072】 (3) 有機BL素子109の構造には、図1~図6に示したものL分に、第1ホール輸送図104または第2ホール輸送図105のいずれか一方または両方を古いた構造、電子輸送図107を古いた構造などがある。しかし、本発明はどのような素子構造の有機BL集子に対しても適用することができる。

【0073】(4)しDD構造のTFT43を、SD (Single Drain) 構造またはダブルゲート構造のTFT に置き代える。

(5) プレーナ型のTFT43を、逆プレーナ型、スタガ型、逆スタガ型などの他の構造のTFTに置き代える。

【DO74】(6)能動層として多結晶シリコン膜を用いるTFT43を、能動層として非晶質シリコン膜を用いるTFTに置き代える。

〈7〉 TFTを國森耶動業子として用いたトランジスタ型のアクティブマトリックス方式の有機とし表示装置だけでなく、バルクトランジスタを画幸距動業子として用いたトランジスタ型や、ダイオード型のアクティブマトリックス方式の有機Eし表示装置に適用する。ダイオード型の商素駆動業子には、MIM (Metal Insulator Metal)、2n0(酸化亜鉛)バリスタ、MSI (Metal Seal-Insulator)、BTB (Back To Back diode)、RD (Ring Diode) などがある。

【0075】(8)第2実施形態または第3実施形態と 第4実施形態とき組み合わせて実施する。すなわち、第 4実施形態の重素42におけるブラックマトリックス2 を、第2実施形態のブラックマトリックス13に置き代える。また、第4実施形態の面蓋42におけるブラック マトリックス2を、第3実施形態の多層に設けられた高 反射多層膜24から成るブラックマトリックスに置き代える。

【0076】(9)有機EL录子を用いた表示装置だけでなく、無機EL素子を用いた表示装置に適用する。以上、各実施形態について説明したが、各実施形態から把握できる前求項以外の技術的思想について、以下にそれらの効果と共に記載する。

【0077】(イ)請求項11において、前記ホール輸

送回は第1ホール輸送層と第2ホール輸送層との2層構造から成る有機エレクトロルミネッセンス需子を用いた表示装置。

【0078】このようにすれば、発光効率の極めて高い 有機エレクトロルミネッセンス素子を得ることが可能になり、表示結画の輝度をさらに向上させることができる。

(ロ) 館求項10において、解記発光素子層はMTDA TAから成る第1ホール輸送層と、TPDから成る第2 ホール輸送層と、キナクリドン該導体を含むBeb q2 から成る発光層と、Beb q2 から成る電子輸送層とを 備え、第2の電極はマグネシウム・インジウム合金から 成る有標エレクトロルミネッセンス業子を用いた表示差 要

【00791このようにすれば、発光効率の高い緑色発光の有機エレクトロルミネッセンス発子を得ることが可能になり、表示強型の輝度を向上させることができる。 【0080】

【発明の効果】 請求項1~10のいずれか1項に配取の 発明によれば、光学的クロストークを防止して高精細な 画像を得ることが可能なエレクトロルミネッセンス素子 を用いた表示装置を提供することができる。

【0081】 請求項2または諸求項3に記載の発明によれば、複数設けられた第1の重極の間に絶縁性を有したアラックマトリックスが形成されているため、第1の電極間の絶縁特性が改善され、リーク電流が流れ難くなる。従って、エレクトロルミネッセンス素子のリーク電流特性による光学的クロストークは発生し難くなる。また、死光素子層から放たれた光が散乱したり光ガイドされた場合でも、その光はブラックマトリックスによって返られ不要な場所から放出される恐れはない。従って、所望の画識以外の場所が発光する恐れはない。従って、所望の画識以外の場所が発光する恐れはない。従って、エレクトロルミネッセンス準子の構造に超困する光散気による光学的クロストークは発生し離くなる。その結果、表示装置のコントラストが良好になって解像皮が向上するため、唇精細な画像を得ることができる。

【0082】請求項4に記載の発明によれば、発光素子 目から放たれた光が散乱したり光ガイドされた場合で も、その光はブラックマトリックスによって強られ不要 な場所から放出される恐れはない。ここで、ブラックマ トリックスとして導電性を有した金属膜を用いた場合で も、複数設けられた第1の電極の間に蛇硬膜が形成され ているため、第1の電極間の絶縁物性が改善され、リー ク電波が流れ難くなる。従って、請求項3に記載の発明 と回巻の作用および効果を得ることができる。

【0083】請求項5に記載の発明によれば、複数設けられた第1の配極の間に絶縁性を有したシリコン酸化膜が形成されているため。第1の整個間の絶縁特性が改善され、リーク電流が流れ軽くなる。また、発光素子層から放たれた光が散乱したり光ガイドされた場合でも、そ

の光はブラックマトリックスとして機能する高度射多層 膜によって連られ不要な場所から放出される恐れはな い。従って、請求項3に記載の発明と同様の作用および 効果を得ることができる。

【0084】諸求項6に記載の発明によれば、シリコン 酸化膜およびブモルファスシリコン脱层折率および膜原 を発光素子層の発光ビーク被長に対応して設定すること により、高度射多層膜の全体としての反射率を高くする ことができる。従って、請求項5に記載の発明の効果を さらに高めることができる。

【0085】開意項7に記載の発明によれば、単純マト リックス方式の表示装置を得ることができる。 諸宏項8 に記載の発明によれば、アクティブマトリックス方式の 表示装置を得ることができる。

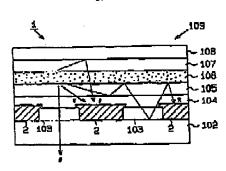
【0086】諸求項9に記載の発明によれば、画講題動 36子として幕膜トランジスタを用いることにより、トラ ンジスタ型の優れた特徴を備えたアクティブマトリック ス方式の表示装置を得ることができる。 請求項10に記 型の発明によれば、有機エレクトロルミネッセンス素子 の優れた特徴を備えた老示整置を得ることができる。

【0087】請求項11に記載の発明によれば、発光数 率の高い有機エレクトロルミネッセンス素子を得ること が可能になり、表示技器の輝度を向上させることができ

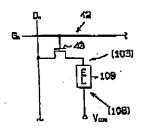
【図面の密単な説明】

【図1】第1実施形態の概略断面図。

[図1]



[図8]



【図2】第2実施形態の概略断面図。

【図3】第3天成形態の概略断両図。

【図4】第3実施形態を変更した実施形態の観略断面 ⍃.

【図5】第4実施形態の概略断面図。

[図6]第4実施形態の要部機略断面図。

【図7】第4実施形態のブロック図。

【図8】第4実施形態の画案の等価回路図。

【図9】従来の形成の一部断面斜視図。

【図10】從来の形態の一部映略断版図。

【図11】第1~第3実施形態および従来の形態の部分 送視平面図。

【符号の説明】

2.13…ブラックマトリックス

12---抱縁膜

22・・・シリコン酸化膜

23…アモルファスシリコン膜

43…面素駆動医子としての薄膜トランジスタ

102…透明艳静玉板

103…第1の電極としての階極

104…発光業子層を構成する第1ホール輸送層

105 元光素子層を構成する第2ホール輸送層

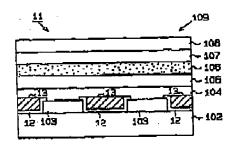
106…発光緊子層を構成する発光層

107…発光素子層を構成する電子輸送層

108…第2の電極としての機模

109…有機エレクトロルミネッセンス深了

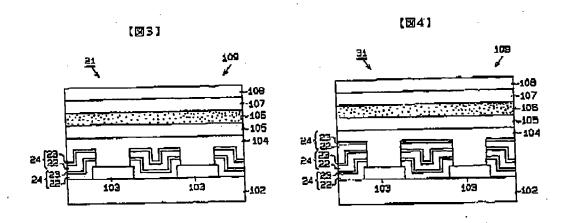
#### [M2]



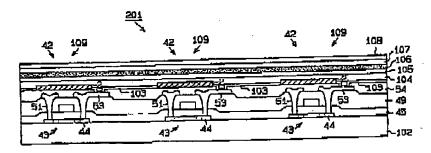
CANTOR COLBURN L

(10)

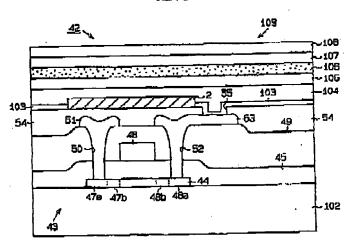
特朗平10-214043







### [图6]



(11)

特開平10-214043

